V. 87, N 4

JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY

JULY — AUGUST 2020

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТИОТРАЖАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ Al₂O₃–SiO₂ ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

С. Х. Сулейманов 1 , В. Ф. Гременок $^{2,3^*}$, В. В. Хорошко 3 , В. А. Иванов 2 , В. Г. Дыскин 1 , М. У. Джанклич 1 , Н. А. Кулагина 1

УДК 537.311.322;539.23

100084, Ташкент, Узбекистан; e-mail: sultan.suleimanov@gmail.com

(Поступила 6 марта 2020)

Представлены результаты моделирования, получения и исследования интегрального коэффициента отражения (R_S) однослойных композиционных антиотражающих покрытий Al_2O_3 — SiO_2 для кремниевых солнечных элементов с интегральным коэффициентом отражения $R_S \le 10$ %. Показано, что при концентрациях $Al_2O_3 = 52$ —84 мас.% и $SiO_2 = 16$ —48 мас.% и толщине 53—97 нм минимальные значения для Al_2O_3 $R_S = 73$ —77 %, для SiO_2 $R_S = 27$ —23 % и толщине 69—75 нм. Экспериментально показано, что для слоев Al_2O_3 : $SiO_2 = 75$:25 % толщиной 72 нм $R_S = 3.53$ %, что примерно в два раза ниже, чем R_S для покрытия Si_3N_4 .

Ключевые слова: композиционное антиотражающее покрытие, коэффициент отражения, кремниевый солнечный элемент, эффективность солнечного элемента.

We present the results of the numerical modeling of the Al_2O_3 – SiO_2 single layer composite antireflection coating for silicon solar cells, its manufacturing and investigation of the reflection integrated coefficient $R_S \le 10$ %. It is shown that when the concentrations of Al_2O_3 , SiO_2 are in the ranges 52—84 % and 16–48 % (weight %), respectively, and the thickness of layers is within the 53–97 nm area, the minimum of Rs is achieved for the $Al_2O_3 = 73$ —77 %, $SiO_2 = 27$ —23 % and 69—75 nm thickness. It is also shown that for layers of Al_2O_3 : $SiO_2 = 75:25$ % with a 72 nm thickness the value of R_S is 3.53 %, which is approximately twice lower than R_S for the Si_3N_4 coating.

Keywords: composite antireflection coating, coefficient of reflection, silicon solar cell, solar cell efficiencies.

Введение. Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии — лучший способ производства электроэнергии без загрязнения окружающей среды [1—3]. Состояние и развитие солнечной энергетики проанализировано в обзорах [2, 3]. Представлены наиболее важные результаты достижений солнечной фотовольтаики и намечены пути повышения эффективности солнечных элементов (СЭ). Рассматриваются различные методы уменьшения отражения солнечного излучения фронталь-

OPTICAL CHARACTERITICS OF ANTIREFLECTION COATINGS BASED ON $\text{Al}_2\text{O}_3\text{--}\text{SiO}_2$ FOR SILICON SOLAR CELLS

S. X. Suleymanov ¹, V. F. Gremenok ^{2,3*}, V. V. Khoroshko ³, V. A. Ivanov ², V. G. Dyskin ¹, M. U. Djanklich ¹, N. A. Kulagina ¹ (¹ Materials Science Institute of SPA "Physics-Sun" of the Academy Sciences of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, 100084, Uzbekistan; e-mail: sultan.suleimanov@ gmail.com; ² State Scientific and Production Association "Scientific-Practical Materials Research Centre of the National Academy of Sciences of Belarus", Minsk, 220072, Belarus; e-mail: gremenok@physics.by; ³ Belarusian State University of Informatics and Radioelecrtonics, Minsk, 220013, Belarus)

 $^{^{}I}$ Институт материаловедения научно-производственного объединения "Физика — Солнце" АН Республики Узбекистан,

² Научно-практический центр НАН Беларуси по материаловедению,

^{220072,} Минск, Беларусь; e-mail: gremenok@physics.by

³ Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 220013, Минск, Беларусь

ной поверхностью СЭ, в частности, с помощью антиотражающих покрытий (АП), которые, как известно, повышают коэффициент полезного действия СЭ.

Современные методы нанесения тонких пленок позволяют сформировать пленки, состав, структура и оптические свойства которых могут отличаться от исходного материала. Однако часто возникает ситуация, когда в результате компьютерного проектирования тонкопленочная система содержит слои, оптические постоянные которых не соответствуют ни одному из известных материалов. В таких случаях в качестве пленкообразующих материалов используют искусственные материалы, например смеси.

Применение смесей в качестве пленкообразующих материалов для АП — перспективное направление оптического материаловедения, поскольку оптические характеристики смеси определяются оптическими постоянными компонентов, зависят от их концентрации и технологии нанесения. Изменяя компоненты смеси, их концентрацию, технологию нанесения, можно варьировать оптические постоянные пленкообразующих материалов и наносить покрытия, удовлетворяющие как оптическим, так и эксплуатационным требованиям [4].

Напыление пленочных покрытий на основе смеси осуществляют в вакууме из нескольких испарителей или из спрессованных таблеток смеси. Компоненты смеси имеют разную температуру испарения и плавления и при нагреве испаряются неодновременно, с разными скоростями и массовыми потоками. Для получения воспроизводимых результатов необходимо подобрать режимы напыления. Если изменить технологию напыления — вместо смеси материалов использовать сплавленные на солнечной печи композиционные материалы, то количество пробных напылений значительно уменьшается, экономится пленкообразующий материал, сокращается время напыления АП [5—8].

Цель данной работы — компьютерное моделирование и анализ оптических характеристик нового класса однослойных композиционных АП на основе системы Al_2O_3 – SiO_2 для кремниевых СЭ с коэффициентом отражения ≤ 10 % в зависимости от концентрации компонентов и толщины покрытия.

На практике просветление покрытия оценивают по интегральному коэффициенту отражения R_S солнечного излучения в интервале чувствительности кремниевых СЭ 0.4—1.1 мкм. Приемлемы для практического использования АП с $R_S \le 10$ %. Компьютерное моделирование выполнено с помощью программы VEGA [9]. Оптические постоянные смеси рассчитаны по формуле Д. Бруггемана [10], оптические постоянные компонентов смеси Al_2O_3 и SiO_2 заимствованы из [11, 12].

Результаты и их обсуждение. Для однослойных АП предложено использовать композиционные материалы, синтезированные на солнечной печи. Предварительно проведено компьютерное моделирование, синтезированы композиционные материалы для получения однослойных АП. Спектральнооптические свойства композиционных АП определяются свойствами твердых растворов, соединений и компонентов непрореагировавших фаз, а также концентрацией второй фазы, размерами и формой. Эти параметры композитных материалов позволяют управлять оптическими свойствами в широком спектральном диапазоне.

В качестве объекта исследований выбраны оксиды Al_2O_3 и SiO_2 . Выбор их в качестве компонентов композиционных материалов обусловлен оптическими, электрическими и механическими свойствами [5—8].

Разработка однослойных АП проведена посредством экспериментально-расчетных исследований широкой области сочетаний различных концентрации оксидов Al_2O_3 и SiO_2 в шихте и толщины покрытия. Однослойные покрытия толщиной 53—97 нм содержат оксиды в соотношениях: 52—84 мас.% Al_2O_3 , 16—48 мас.% SiO_2 .

Для обеспечения воспроизводимости оптических характеристик смесь оксидов проплавлялась на солнечной печи мощностью 3 кВт при плотностях лучистого потока ≥800 Вт/см². Шихта для плавки готовилась мокрым смешиванием компонентов, затем высушивалась. Из шихты спрессованы таблетки весом 5 г. Плавление таблетки проводили на водоохлаждаемой подложке, которая помещалась в фокальную зону печи. После полного плавления таблетки процесс плавления продолжался в течение 2 мин, затем расплав охлаждался на подложке со скоростью ~100 °С/с. После охлаждения расплав переворачивали и повторяли процесс плавки. Водяное охлаждение и тонкая гарнисажная прослойка из обрабатываемого материала исключали взаимодействие подложки с расплавом и обеспечивали высокую чистоту расплава, а выбранная скорость охлаждения обеспечивала высокую степень однородности расплава. Из плавленого композиционного материала с помощью шаровой мельницы получен мелкодисперсный порошок.

В результате исследования фазового состава плавленых композиционных материалов методом рентгенофазового анализа показано, что наибольший интерес представляют материалы составов Al_2O_3 : SiO_2 = моль:моль и Al_2O_3 : SiO_2 = 75:25 мас.%. Основной кристаллической фазой материалов является муллит, в материале Al_2O_3 : SiO_2 = моль:моль также присутствуют небольшое количество α - SiO_2 и следы твердого раствора nAl_2O_3 $mSiO_2$ [4, 5].

Расчет R_S для обширного массива покрытий позволяет подробно определить концентрации и толщины, при которых $R_S \le 10$ %. Установленная зависимость R_S от множества концентраций компонентов и толщин облегчает практическое изготовление покрытий с заданными $R_S \pm \Delta R_S$. Смягчаются технологические условия на операциях приготовления распыляемого материала. При этом проще обеспечить исходные параметры в расширенной области значений, чем их строго точечное попадание. Упрощение изготовления способствует доступности практического использования предложенного АП в солнечной фотоэлектрической энергетике.

На рис. 1 представлена диаграмма значений R_S в зависимости от концентрации компонентов исходной шихты для композиционных материалов и толщины покрытия. Для концентраций и толщин, принадлежащих области между кривыми B и A, $8 < R_S < 10$ %. Для концентраций и толщин, принадлежащих области между кривыми C и B, $7.5 < R_S < 8.0$ %. Кривая C выделяет области концентраций и толщин, при которых реализуются минимальные значения $R_S = 7.4$ —7.5 %. Эта область R_S ограничена интервалами концентраций Al_2O_3 73—77 мас.%, SiO_2 27—23 мас.% и интервалом толщины покрытий 69—75 нм.

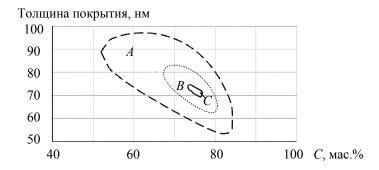


Рис. 1. Диаграмма значений R_S в зависимости от концентрации компонентов и толщин АП

Предлагаемое однослойное АП обеспечено параметрической диаграммой значений R_S в зависимости от концентраций компонентов Al_2O_3 , SiO_2 и толщины покрытия (рис. 1). Этим реализованы прогнозируемость и управляемость R_S на стадиях изготовления покрытия. Руководствуясь параметрической диаграммой, выбирают концентрацию и толщину, при которых у напыленного покрытия $R_S = 7.4$ —10%.

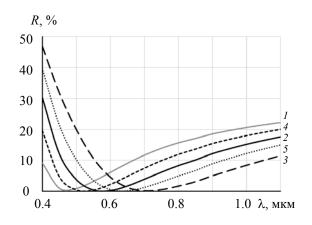
Указанные характерности предлагаемого однослойного АП — прогнозируемость и управляемость — особенно востребованы при массовом напылении покрытий. В условиях промышленного производства технологически сложно соблюсти высокие точности в процедурах приготовления шихты и напыления слоев заданной толщины. Расширение области режимных концентраций и толщин для получения покрытий с $R_S < 10~\%$ упрощает их изготовление.

На рис. 2 для однослойного АП на основе композиционного материала состава Al_2O_3 : $SiO_2 = 75:25$ мас.% показано смещение спектра отражения в зависимости от толщины покрытия. Уменьшение толщины АП приводит к смещению минимума отражения в коротковолновую область, а увеличение толщины АП — в длинноволновую область. При этих толщинах однослойное АП удовлетворяет условию $R_S \le 10$ %; R_S изменяется в зависимости от толщины однослойного АП: при $\lambda = 400$ —1100 нм и толщинах покрытия 58. 65, 72, 80 и 89 нм $R_S = 10.127$, 8.093, 7.47, 8.092 и 10.162 % соответственно. Однослойное АП данного состава толщиной 72 нм относится к области C (рис. 1) и соответствует минимальному отражению солнечного спектра с $R_S = 7.47$ % в области максимальной чувствительности C3, поэтому является оптимальным для предлагаемого АП.

На рис. 3 для однослойного АП толщиной 72 нм приведены спектры отражения при различной концентрации исходных компонентов. При толщине покрытия 72 нм ($\lambda = 400-1100$ нм): при кон-

центрациях компонентов 61:39, 70:30, 75:25, 79:21 и 82:18 R_S = 10.16, 8.0763, 7.475, 8.026 и 9.573 % соответственно. Из рис. 3 видно, что однослойное АП на основе композиционного материала состава Al_2O_3 :SiO₂ = 75:25 мас.% оптимально, минимальное значение R_S = 7.47 %относится к области C (рис. 1). Для других концентраций исходных компонентов в областях A и B (рис. 1) АП при толщине 72 нм удовлетворяет условию $R_S \le 10$ %.

На рис. 4 представлены экспериментальные значения отражения солнечного спектра от кремниевых подложек с однослойными композиционными АП на основе муллита при концентрациях $Al_2O_3:SiO_2=Monb:Monb$ и $Al_2O_3:SiO_2=75:25$ мас.%. Для однослойного композиционного покрытия $Al_2O_3:SiO_2=75:25$ мас.% на кремниевой подложке минимальный интегральный коэффициент отражения R=3.532% почти в два раза ниже интегрального коэффициента отражения от покрытия на основе Si_3N_4 . Использование таких однослойных композиционных АП позволит повысить эффективность СЭ.



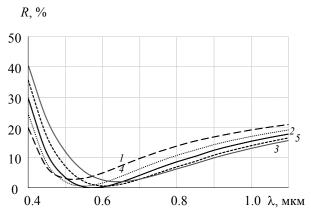


Рис. 2. Спектры отражения АП для фиксированного состава Al_2O_3 : $SiO_2 = 75:25$ мас.% при разной толщине: 58 (1), 72 (2), 89 (3), 65 (4) и 80 нм (5)

Рис. 3. Спектры отражения однослойного АП толщиной 72 нм при разной концентрации Al_2O_3 и SiO_2 в исходной шихте: 61:39 (1), 75:25 (2), 82:18 (3), 70:30 (4) и 79:21 мас.% (5)

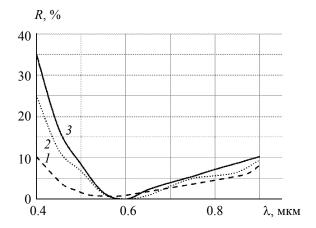


Рис. 4. Спектры отражения для различных однослойных композиционных покрытий; I — Al_2O_3 : $SiO_2 = 75:25$ мас.%, $R_S = 3.532$ %, 2 — Al_2O_3 : $SiO_2 =$ моль:моль, $R_S = 5.309$ %, 3 — Si_3N_4 , $R_S = 7.176$ %

Заключение. Проведен анализ однослойного просветляющего покрытия Al_2O_3 – SiO_2 для кремниевых солнечных элементов с целью определения оптимального диапазона концентраций исходных компонентов и толщин. Данные для широкого диапазона условий получения покрытия позволяют детализировать концентрации и толщины для $R_S \le 10$ %. Показано, что для концентрации Al_2O_3 : $SiO_2 =$

= 75:25 мас.% и толщины 72 нм R_S = 3.53 % примерно в ~2 раза меньше, чем R_S для покрытия на основе Si₃N₄, традиционно используемого в промышленности. Полученные результаты являются основой для применения предлагаемого однослойного просветляющего покрытия в кремниевых и много-компонентных солнечных элементах.

Работа выполнена при поддержке Белорусско-Узбекского проекта № МРБ-АН-2019-17, финансируемого из бюджета Министерства инновационного развития Республики Узбекистан, Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант Т19УЗБГ-002) и ГПНИ "Физическое материаловедение, новые материалы и технологии".

- [1] F. C. Krebs. Solar Energy Mater. Solar Cells, 93, N 4 (2009) 394—412
- [2] В. А. Миличко, С. А. Шалин, И. С. Мухин, А. Э. Ковров, А. А. Красилин, А. И. Виноградов, П. А. Белов, К. Р. Симовский. Успехи физ. наук, 186, № 8 (2016) 801—852
- [3] Г. Ф. Новиков, М. В. Гапанович. Успехи физ. наук, 187, № 2 (2017) 173—191
- [4] V. G. Dyskin, U. Gaziev. Appl. Solar Energy, 29, N 4 (1993) 70—74
- [5] S. Kh. Suleimanov, M. U. Dzhanklych, V. G. Dyskin, Z. S. Settarova, N. A. Kulagina. Appl. Solar Energy, 45, N 4 (2009) 295—297
- [6] С. Х. Сулейманов, В. Г. Дыскин, М. У. Джанклич, О. А. Дудко, Н. А. Кулагина, А. Г. Буга-ков. Просветляющее однослойное покрытие для кремниевых солнечных фото-преобразователей, патент РУз № IAP 05563 (2018)
- [7] **S. Suleimanov, N. Kulagina.** Abstr. Int. Partnership Forum "Green Venture", June 13—15 2012, Potsdam, Germany (2012) 188
- [8] С. Х. Сулейманов, В. Г. Дыскин, М. У. Джанклич, О. А. Дудко, Н. А. Кулагина. ЖТФ, 88, № 1 (2018) 63—68
- [9] В. Г. Дыскин. Моделирование и расчет оптических свойств селективных композитных покрытий для гелиотехнических устройств, автореф. дис... канд. тех. наук, Ташкент (1995)
- [10] **D. A. Bruggeman.** Ann. Phys., **24**, N 7 (1935) 636—676
- [11] Handbook of Optical Constants of Solids, Ed. E. D. Palik, USA, Academic Press. Inc. (1991) 653—682, 719—760
- [12] Handbook of Optical Materials, Ed. M. J. Weber, USA, CRC Press LLC (2003) 75, 85